

碳化硅高温半导体



作者：（荷）列来lely, J.A. 等著；珥石编译

出版社：上海：上海科学技术出版社

出版日期：1963.07

总页数：270

说明：登录教客网 (<https://www.jiaokey.com/book/detail/10526515.html>) 查找全本阅读方式

碳化硅高温半导体 评论地址：<https://www.jiaokey.com/book/detail/10526515.html>

教客网提供千万本图书阅读地址。

<https://www.jiaokey.com/book/detail/10526515.html>

书名：碳化硅高温半导体